

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第16回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第

日 時:平成28年3月14日(月) 午後2時開会

場 所:特許庁 16階 特別会議室

(議事次第)

1. 商標審査基準の改訂について

(配布資料)

資料1 商標審査基準改訂案

参考資料1 商標審査基準改訂案に対するパブリックコメントの結果について

参考資料2 事務局提案